

半导体工艺学



作者：（苏）桑杜洛娃（А. В. С а н д у л о в а）著；虞丽生等译

出版社：北京：高等教育出版社

出版日期：1959. 06

总页数：276

说明：登录教客网（<https://www.jiaoke.com/book/detail/10248642.html>）查找全本阅读方式

半导体工艺学 评论地址：<https://www.jiaoke.com/book/detail/10248642.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaoke.com/book/detail/10248642.html>

书名：半导体工艺学